# 中国源党

第16卷 第9期

## 计算全息用于激光显示艺术

高文琦 丁剑平 周 进 肖晓东\* 叶叔书 (南京大学物理系)

#### Laser display using computer-generated holograms

Gao Wenqi, Ding Jianping, Zhou Jin, Xiao Xiaodong, Ye Quanshu (Department of Physics, Nanjing University, Nanjing)

提要:计算全息用于激光显示艺术可以显示有意义的图像,例如字符、人头像、生 肖图像等。本文介绍两种新型反射型计算全息图,效率约 30%,并能承受强激光照射。 关键词:计算全息,激光显示

## 一、前言

激光显示艺术由于让激光通过特殊元件 (例如旋转的各类棱镜)产生一些新奇变幻的 图像以增强舞台效果。目前国内外能显示的 图像多是无规则无特殊意义的<sup>10</sup>。计算全息 能产生范围广泛得多的图像如各种字符、人 头像、生肖图像等。它又不象几何光学方法成 像那样,对屏幕位置有严格要求。由于可以 利用远区场成像,在极大纵深距离范围内都 可成像,因而可适应范围广得多的舞台要求。 此外由于计算全息的灵活性可使成像闪烁变 幻。

与其它光源相比,激光显示艺术有一很 大缺陷即光强不足,因此多用于暗背景。计算 全息方法所需解决的是如何提高其效率以及 使用强激光源以弥补光强不足的问题。若将 目前常用的透射型计算全息图直接置于强激 光例如 Ar+ 激光中,其不透明部分将因吸热 太多面烧毁,则必须将透射型改为反射型。

## 二、反射型计算全息图

本文采用以下两种反射型计算全息图。



类型 I: 图 1 中两组反射 面分 别 宽  $d_1$ 、  $d_2$ , 槽深 h, 实际上就是相距为 h 的两光栅, 光 栅常数均为  $d_0$ 。 $\theta_0$  为入射角。各级衍射光与 法线所成角  $\phi$  不同。衍射零级为  $\phi_0$ , 与入射 光  $\theta_0$  符合反射定律,  $\phi_0 = \theta_0$ , 所以两光栅衍射 零级在同一方向, 但有光程差:

 $\Delta_0 = h(\cos\phi_0 + \cos\theta_0) = 2h\cos\theta_0 \quad (1)$ 可控制  $h \equiv \theta_0$  使

收稿日期: 1988年8月22日。

\* 做本工作时为南京大学信息物理系 83 级学生。

$$2h\cos\theta_0 = \frac{\lambda}{2} \tag{2}$$

零级光被减弱,能量被分散到其它衍射级,从 而可提高光栅效率。两光栅衍射 +1级也在 同一方向上, \u03c61 由下式决定:

 $\Delta_1 = d(\sin \phi_1 - \sin \theta_0) = \lambda$ (3) 两光栅衍射 +1级间有光程差:

$$\Delta_1' = h(\cos\phi_1 + \cos\theta_0) + \frac{d}{2}(\sin\phi_1 - \sin\theta_0)$$
(4)

当衍射 +1 级离衍射零级 不远时,  $\cos \phi_1 \cong \cos \phi_0 = \cos \theta_0$ , 且将(2)、(3)代入(4), 得

$$\mathcal{L}_{1} \cong 2\hbar \cos \theta_{0} + \frac{d}{2} (\sin \phi_{1} - \sin \theta_{0})$$
$$= \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{2} = \lambda \tag{5}$$

可见两衍射 +1级互相加强,因而可以提 高效率。当 $d_1=d_2=\frac{d}{2}$ 时效率约40%,较 Ronchi 光栅提高4倍。注意两光栅的衍射 m级振幅分别为 $\frac{d_1}{d}$ sin e $\left(\pi \frac{d_1}{d}m\right)$ 和 $\frac{d_2}{d}$ sin e $\left(\pi \frac{d_2}{d}m\right)$ 。其零级可能不等,分别为  $\frac{d_1}{d}$ 和 $\frac{d_2}{d}$ 。但其它衍射级幅度相等。

$$\frac{d_2}{d} \sin c \left( \pi \frac{d_2}{d} m \right)$$

$$= \frac{1}{\pi m} \sin \left[ \pi \left( 1 - \frac{d_1}{d} \right) m \right]$$

$$= (-1)^{m+1} \frac{1}{\pi m} \sin \left( \pi \frac{d_1}{d} m \right)$$

$$= (-1)^{m+1} \frac{d_1}{d} \sin c \left( \pi \frac{d_1}{d} m \right) \quad (6)$$

以上运算中用了关系式  $d_1 + d_2 = d_0$ 上式表明 偶数衍射级二者反相。从衍射 +2级光程差:  $\Delta'_2 = h(\cos \phi_2 + \cos \theta_0)$ 

$$+\frac{d}{2}(\sin\phi_2 - \sin\theta_0)$$
  

$$\cong 2h\cos\theta_0 + \frac{1}{2} \cdot 2\lambda = \frac{3}{2}\lambda$$

(7)

也可得出同样结论。透射型 Ronchi 光栅 ( $d_1 = d_2$ )的偶数级消失是因为它们落在 sin o 函数的零点上。而反射型两光栅即令  $d_1 \neq d_2$ ,其

偶数级也等值反相,尽管它们的 sin o 函数宽 度不等。这样当我们不得不改变光栅的空占 比(d<sub>1</sub>≠d<sub>2</sub>)时,也能让偶数衍射级不分去能 量,而将能量集中到奇数衍射级上。



类型 II: 透射型计算全息图由开孔的附 加移位产生附加的光程差以得到所需要的位 相。这种方法称为迂回位相法<sup>[30]</sup>。反射型计 算全息图同样可用此法以产生所需要的位 相。这可用图 2 来说明。图 2(a)右边一个单 元下反射面 d<sub>2</sub> 的位置较之左边一个单元向 左有一附加移位δ,上反射面由之分为 d<sub>4</sub>-δ 及δ 两部分。为了易于分析可将δ向左移一 个周期 d, 对于各衍射级这对应于一个波长, 因而无影响。δ 前移后与 d<sub>4</sub>-δ 合组成 d<sub>4</sub> 如 图 2(b) 所示。所以不仅 d<sub>2</sub>向左有附加移位 δ, d<sub>4</sub>向左也有同样的附加移位δ。对于衍射 +1级,上下两反射面均产生相同的附加光 程.

 $\delta(\sin \phi_1 - \sin \theta_0) = \frac{\delta}{d} \lambda \sim \frac{\delta}{d} 2\pi$  (8) 也即产生相同的迂回位相,两者将共同在衍 射 +1级上再现所需要的图像。

## 三、具体作法

以类型 I 及类型 II 计算全息图来再现 人头像及生肖图像。



图 3 为用以制作人头像的"物"。它由 14×18 个大小相等的取样正方块组成。灰度 等级 5(包括黑、白两等级)。对每一取样正 方块作一类型 I 全息图。实际上它就是一 正方形光栅(图 4)。让条纹间距 δξ、δη 与取 样正方块中心坐标 α、y 间有以下关系:

$$\delta \xi = \frac{K_1}{x} \quad \delta \eta = \frac{K_1}{y} \tag{9}$$

 $K_1$ 为常数。以此来控制条纹的走向和疏密, 使衍射 +1级落在"物"中正确的位置上。正 方形光栅的边长  $4\xi = \Delta \eta$  与"物"中取样正方 块的边长  $\Delta X = \Delta Y$  间满足关系:

$$\Delta \xi = \frac{K_2}{\Delta X} \quad \Delta \eta = \frac{K_2}{\Delta Y} \tag{10}$$

 $K_2$ 为另一常数。由于正方形孔的衍射图样为 二维 sin e 函数,其中心亮斑近似一正方形。 如以 sin e 函数第一零点作为中心亮斑边界, 则  $K_2$ 应与  $K_1$ 相等。但实验结果不好,再现 正方块不相邻接。 $K_2$ 取小,再现正方块将增 大。 $K_2 \simeq K_1/2$ 时,效果最好。 $K_2$ 过小,再 现方块将由于互相重迭出现干涉条纹。在全 息图上应让相邻取样方块的光栅远离,避免 不必要的干涉条纹。再现像的灰度等级由光 栅的空占比 $\left(\frac{d_1}{d}\right)$ 来控制。 $\frac{d_1}{d} = \frac{1}{2}$ 时衍射 +1级最强。由于全息图中小光栅可传"物"中 取样方块一一对应,照明相应光栅可使"物" 中相应方块亮,由此可产生闪烁效果。图 5 为 再现像照片。

图 6 为用以制作生肖图 像的"物"一龙。 取样点 64×64, *w*, *y* 方向各小延拓一次变为 128×128, 计算其频谱。采用罗曼型计算全



图 7

6

息图。为了提高效率,使全息尽可能接近光 栅,采用以下措施: (1)"物"上附加随机位 相,尽可能压低频谱的动态范围。(2)让全息 图上所有点振幅相等,只保留位相信息。这 样,除了 & 维有附加移位以产生迂回位相外, g 维开孔完全一致。在做成类型 II 反射型全 息图以前,先用照相机 & y 方向各延拓 5 次, 这样再现时在取样点上的强度将较单个全息 图增大(5×5)<sup>2</sup>=625倍,并压低取样点间的 噪音。

反射型全息图以上述底片为模板制成。 采用了半导体工艺技术。先在玻璃基片上蒸 镀一层反射率高的膜(铝或银),再均匀涂一 层光刻胶。将透射型全息图覆盖于上,对通 光部分光刻,不通光部分被保留。再蒸镀一 层反射膜使上下反射面形成高度差h。这就 是反射型计算全息图。由于反射系数高于 90%,所以能承受强激光照射。图7为再现 像的照片。图8为再现光路示意图。Lu为可 调焦距透镜组,由两透镜组成。M为反射型

. 548 .



计算全息图。L2为位置可调透镜。为了增加 闪烁效果,光路中尚可插入由机械传动的振 动光栅,图中未画出。

#### 四、讨论

根据前面分析,反射型计算全息图的偶数 術射级可消除,零级在空占比为 1/2 时也

可消除。实际做不到。原因是工艺水平不够。 在显微镜下可观察到蒸镀的反射膜不够均匀 和光滑。实际效率只能接近30%,离理论值 40%尚远。此外由于计算机绘图仪的精度 (主要是绘图笔出水不匀)和照相底片及光刻 精度的影响,使灰度等级分不开。

从现有条件出发尚可作以下改进。由于 光不是正入射 $\theta_0 \neq 0$ ,再现像在衍射方向被拉 长,也就是(3)式对 $\phi_1 - \theta_0$ 不是线性的。可 以利用计算全息的灵活性,调整这个方向的 取样点距以作弥补。

本工作得到江苏省科技局资助,赵炎生 同志的协助。参加实验工作的还有南京大学 信息物理系 83 级同学周凌云、杨洪涛、郑清、 胡新特此致谢。

#### 参考文献

- Gerhard Winzer et al. (ed.), Lasergrafie Verlag Georg D. W. Callway Munchen, 1975
- 2 A. W. Lohmann, D. P. Paris, Appl. Opt., 6, 1567 (1967)

#### (上接第552页)

 $F_2/F_1=19/13$ 时,不存在 K<3、M<10和 N<10的组合频率,因此 A等于零,即 A的 值最小。所以,斩波叶片中三个不同半径的 圆周上,斩波孔的数目分别为 13、19 和 32 时 是最佳的。为了证实这一点,我们用这样的 叶片作成的三重斩波器检测了 Doppler-Free 激光光声信号,与图 4 的激光光声信号 相比,其组合频率干扰小多了,信噪比确实有 了明显的提高。

图 4(右)的 Doppler-Free激光光声信号的幅度比图 4(左)小得多,这是由于光声信号的幅度随斩波频率增大而迅速减小的缘故<sup>[111]</sup>。在我们的实验中,三重斩波器的微电机转动速率是固定的,图 4(左)是采用孔数较少的斩波叶片 ( $F_1$ : $F_2$ : $F_3$ =3:5:8)得到的, 而图 4(右)是采用孔数较多的斩波叶片 ( $F_1$ :  $F_2: F_3 = 13: 19: 32$ ),因而前者对两束激光的 斩波频率比后者要小得多,得到的 Doppler-Free 激光光声信号的幅度就自然比后者大 得多了。

#### 参考 文 献

- 1 E. E. Marinero, M. Stuke, Opt. Commun., 30, 349 (1979)
- 2 C. Wieman, et al. Phys. Rev. Lett., 36,1170 (1976)
- 3 D. C. Gerstenberger et al., Opt. Commun., 31, 28 (1979)
- 4 明长江, 激光杂志, 3(55), 55(1982)
- 5 N. Konjevicet al., Spectroscopy Lett., 12,259 (1979)
- 6 R. J. Rewer, et al Appl. Opt., 17, 3746 (1978)
- 7 I. Mendas, et al. Appl. Phys. B, 33, 119 (1983)
- 8 I. Mendas, et al. Appl. Phys. B, 34, 1 (1984)
- 9 杨卫军 et al.,中国激光, 15(1), 43 (1988)
- 10 W. J. Yang et al., Infrared Phys., 27, 121 (1987)
- 11 N. C. Fernelius, J. Appl. Phys., 51, 1756 (1980)